

ФИКСАЦИЯ КАТОДНОГО ПЯТНА ПРИ ИМПУЛЬСНЫХ ТОКАХ РАЗРЯДА. III. ПРЕДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

А.Ф.Брецких, О.В.Олещук, В.И.Сысун, Ю.Д.Хромой

Петрозаводский государственный университет,

185640, Петрозаводск, Россия

(Поступило в Редакцию 20 января 1995 г.)

Фиксация катодного пятна на границе молибден–ртуть обеспечивает их стабильное расположение на катоде, существенно уменьшает размеры и общую массу ртутных капель, летящих с катода, уменьшает напряжение поддержания разряда и время восстановления электрической прочности промежутка. В работах [1,2] экспериментально и теоретически рассмотрена динамика формирования линии фиксации катодных пятен в зависимости от токового режима. В стационарных режимах или при скоростях нарастания тока dI/dt до 10^5 А/с линейная плотность тока при температуре фиксатора 18°C составляет $j_0 = 25$ А/см. При $dI/dt > 10^5$ А/с скорость удлинения линии фиксации отстает от изменения тока и определяется превышением мгновенной плотности тока над нормальной j_0

$$V = b \left\{ \exp[a(j(t)/j_0 - 1)] - 1 \right\}. \quad (1)$$

Здесь a и b — коэффициенты, определяемые характерными особенностями катода.

В частности, при сочетании Hg–Mo $a = 0.12$, $b = 6 \cdot 10^3$ см/с. Соотношение (1) хорошо подтверждено экспериментальными данными при амплитудах тока до 5 кА. В настоящей работе исследованы предельные режимы по линейной плотности тока, когда происходят отрыв пятен от линии фиксации и распространение их на поверхность фиксатора и жидкую ртуть.

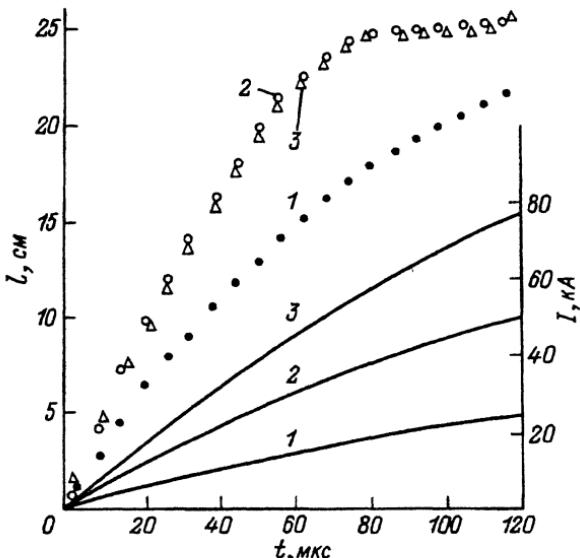


Рис. 1. Разрядный ток (сплошные кривые) и длина линии фиксации (точки) для различных режимов.

$I_{\max}, \text{kA}: 1 — 34, 2 — 68, 3 — 102;$
 $dI/dt \cdot 10^8 \text{ A/c}: 1 — 2.58, 2 — 5,$
 $3 — 7.5.$

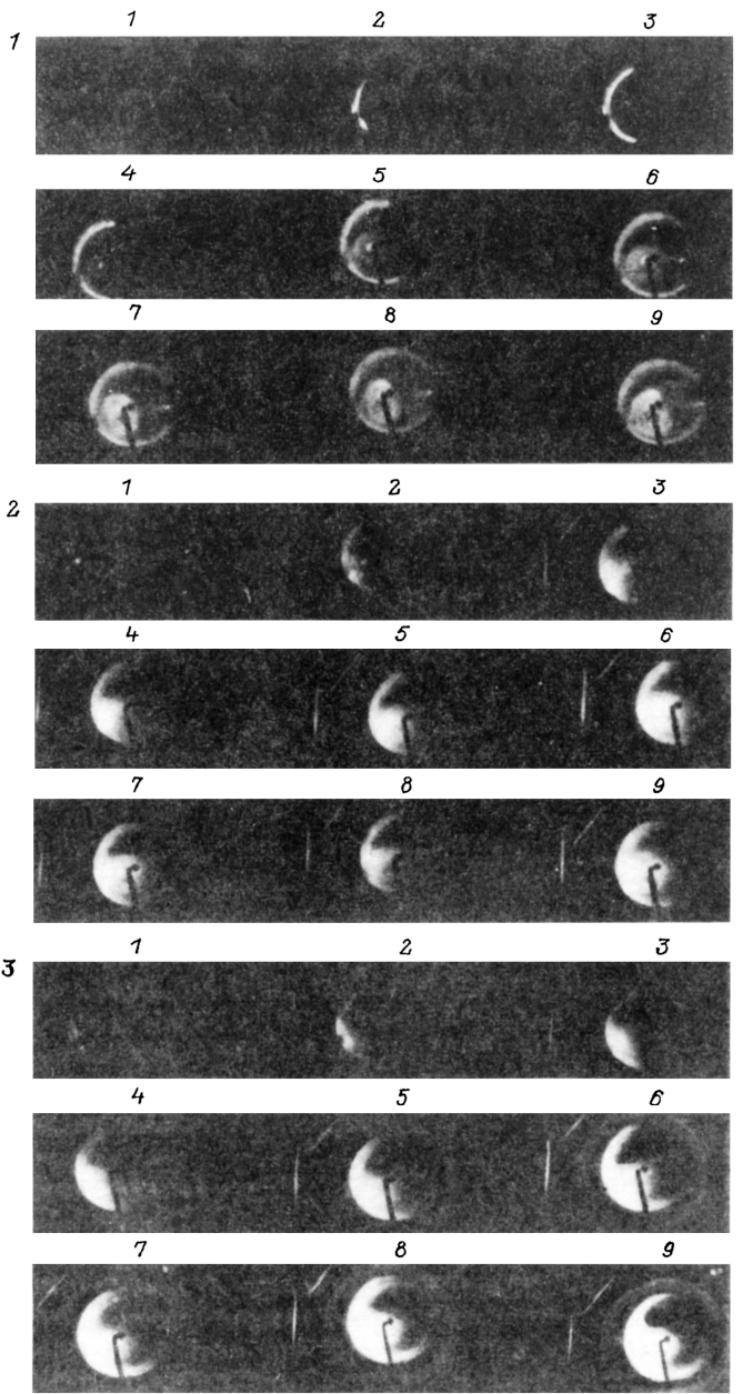


Рис. 2. Катод с интервалом 6 мкс для режимов рис. 1.

Экспериментальный макет был изготовлен на основе типового экси-
трона с диаметром молибденового фиксатора 80 мм. Анод имел полу-
цилиндрическую форму с центральным окном для наблюдения за лини-
ей фиксации. Фотографирование производилось с помощью установки
ВФУ-1 при максимальной частоте съемки $5 \cdot 10^5$ кадр/с. Перед фотографи-
рованием макет тщательно тренировался серией разрядных импуль-
сов. Разрядный ток имел полусинусоидальную форму длительностью
400 мкс. На рис. 1 приведены временные зависимости разрядного тока
и длины линии фиксации для трех режимов в фазе нарастания тока.

Как следует из (1), при линейном нарастании тока скорость удли-
нения линии фиксации и линейная плотность тока постоянны и опре-
деляются следующими неявными соотношениями:

$$V = b \left\{ \exp a \left[\frac{dI/dt}{Wj_0} - 1 \right] - 1 \right\}, \quad (2)$$

$$j = \frac{dI/dt}{V}. \quad (3)$$

Для первых двух режимов они составляют соответственно
 $3 \cdot 10^5$ см/с; 0.83 кА/см и $5.2 \cdot 10^5$ см/с; 0.96 кА/см. Эти значения близки
к данным рис. 1, 2. Однако при увеличении dI/dt более $5 \cdot 10^8$ А/с скорость
удлинения линии фиксации не увеличивается. В этом случае,
как это видно из рис. 2 (режим 3), катодные пятна распространяются
на поверхность фиксатора. Предельная линейная плотность тока
на линии фиксации при линейном нарастании тока составляет около
1 кА/см. При спаде скорости нарастания тока и на вершине импульса
линейная плотность тока может увеличиться до 1.2–1.5 кА/см за счет
ее уширения на близлежащую поверхность фиксатора с каплями ртути
без распространения на его центральную часть.

В работе [3] показано, что ток на элементарное катодное пятно
на линии фиксации при температуре фиксатора 18°C составляет около
1.2 А, видимый размер светящейся плазмы элементарного пятна
20–40 мкм. При увеличении линейной плотности тока до 1 кА/см рас-
стояние между центрами элементарных пятен должно уменьшиться до
12 мкм. Это указывает на наложение плазменных каналов элементар-
ных пятен и вследствие этого рост падения напряжения до значений,
достаточных для существования пятен на фиксаторе.

Итак, максимальное значение разрядного тока при сохранении фик-
сации катодных пятен ограничено предельной линейной плотностью
тока на линии фиксации 1.0–1.5 кА/см, предельная скорость нараста-
ния тока без предварительной подготовки линии фиксации предим-
пульса составляет $5–6 \cdot 10^8$ А/с.

Список литературы

- [1] Хромой Ю.Д., Земскова Л.К., Корчагина Ю.И. // ЖТФ. 1978. Т. 48. Вып. 8. С. 1624–1628.
- [2] Хромой Ю.Д., Сысун В.И. // ЖТФ. 1984. Т. 54. Вып. 7. С. 1342–1345.
- [3] Порошин С.Н., Хромой Ю.Д. // ТВТ. 1988. Т. 25. № 6. С. 1226–1228.